光学仪器

反射式内掩日冕仪的光学设计与杂散光分析

李萍 1,3 , 卢振武 1 , 夏利东 2 , 张红鑫 1 , 刘英 1,3

- 1.中国科学院长春光机与物理研究所,应用光学国家重点实验室,吉林 长春 130033;
- 2.山东大学 空间科学与应用物理系;
- 3.中国科学院研究生院,北京 100039

收稿日期 2009-6-21 修回日期 2009-8-10 网络版发布日期 2009-10-20 接受日期 2009-8-11

摘要 日冕仪的工作特点决定了其对杂散光抑制要求极其严格。根据反射式日冕仪的工作特点,通过分析其光学特性以及其抑制系统杂散光的基本原理,设计了反射式内掩日冕仪系统。其中,视场0.67°、口径47mm、焦距768mm、系统总长1200mm,系统在30lp/mm处的MTF值大于0.6,弥散斑半径小于2.5um,成像质量达到衍射极限。通过分析系统杂散光特点,建立了消杂散光结构,使得系统的主要杂散光源被全部抑制。本系统可做到大约10-6-10-8B©的杂散光抑制水平,可以实现对日冕的清晰成像观测。

关键词 反射式日内掩冕仪;光学设计;杂散光

分类号 TH753.12

DOI:

通讯作者:

李萍 liping198612@126.com

作者个人主页:李萍^{1;3};卢振武¹;夏利东²;张红鑫¹;刘英^{1;3}

扩展功能

本文信息

- ▶ Supporting info
- ▶ <u>PDF</u>(734KB)
- ▶ [HTML全文](OKB)
- ▶参考文献[PDF]
- ▶参考文献

服务与反馈

- ▶ 把本文推荐给朋友
- ▶加入我的书架
- ▶加入引用管理器
- ▶引用本文
- ▶ Email Alert
- ▶ 文章反馈
- ▶浏览反馈信息

相关信息

► <u>本刊中 包含"反射式日内掩冕仪;</u> 光学设计;杂散光"的 相关文章

▶本文作者相关文章